(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-74033

(43)公開日 平成8年(1996)3月19日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 2 3 C 14/08

C 8939-4K

G02F 1/1343

H01B 5/14

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平6-210082

(22)出顧日

平成6年(1994)9月2日

(71) 出願人 000000044

FΙ

旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

(72)発明者 林 篤

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社中央研究所内

(72)発明者 佐藤 一夫

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社中央研究所内

(72)発明者 藤田 浩之

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社中央研究所内

(74)代理人 弁理士 泉名 謙治

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示用電極

(57)【要約】

【構成】透明導電膜からなる電極を有するプラスチック 基板を用いた液晶表示用電極において、該透明導電膜は Gaが添加されたZnO膜であることを特徴とする液晶 表示用電極。

【効果】製造の過程において、酸素ガス、基板加熱が不 要であるとともに、導電性、パターニング性が優れ、基 板に用いるプラスチック材料の制約もない。

【特許請求の範囲】

【請求項1】透明導電膜からなる電極を有するプラスチック基板を用いた液晶表示用電極において、該透明導電膜はGaが添加されたZnO膜であることを特徴とする液晶表示用電極。

【請求項2】前記透明導電膜におけるGaの含有割合は、GaとZnの金属原子の総和に対して0.5原子%以上20原子%以下であることを特徴とする請求項1の液晶表示用電極。

【請求項3】前記透明導電膜は、Gaが添加されたZn Oの焼結体をターゲットとして用いてスパッタリング法 により形成されたものであることを特徴とする請求項1 又は2の液晶表示用電極。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示用電極に関す る。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子は、以前から計器類等の小型インジケーターとして広く使用されてきているが、最近、微細化技術等の進歩によりカラー液晶表示素子の開発が進み、ブラウン管の問題である表示画面の軽量化、薄板化を可能にする技術として、最も有望視されている。実際に、小型テレビや携帯用パソコンの画像表示用には急速に普及してきている。現在のところ、ガラス基板上に液晶表示素子を作製してパネル化する方法が主であるが、最近、ガラス基板に比べて、加工性が容易なこと、軽量であること、変形が可能なこと、割れにくいこと、安価なことなどからプラスチック基板が注目されはじめてきている。

【0003】一方、従来、液晶表示用電極のガラス基板上に形成する電極用透明導電膜としては、比抵抗が低いという理由からSnが添加されたIn2O3 (ITO)膜が一般的である。しかし、プラスチック基板にITO膜を用いる場合にはいくつかの課題が発生する。

【0004】ITO膜は高い導電率を得るためには、成膜時に基板温度を上げる必要があるので、成膜工程が複雑になるだけでなく、この高い基板温度に耐え得るプラスチック材料しか使用できず、適応できる材料に制限がある。

【0005】また、パターニングによる電極作製の際に透明導電膜のエッチングを行うが、ITO膜は化学的安定性が高いので、エッチング剤としてFeClzなどの還元剤を含んだ強酸を用いる必要がある。このため、このような強いエッチング剤に耐え得るプラスチック基板を使用しなくてはならない。

【0006】さらにITO膜は、成膜温度によって得られる結晶性が異なるために、成膜条件によってエッチング速度が変化したり、成膜後に発生する比較的大きい膜の内部応力の影響でエッチング速度にばらつきが出たり

して、パターニングのシャープネスが得られにくい。

【0007】そして、プラスチックに直接ITO膜を形成した場合、基板との密着強度が低いだけでなく、成膜雰囲気として必要な酸素ガスのプラズマによりプラスチック基板表面が劣化する等の問題があった。

【0008】これらの問題を克服するためにプラスチック基板表面に特殊な下地処理を施す手法が検討されている。例えば、プラスチック基板の耐エッチング剤性、耐水性、ガスバリア性や、ITO膜との密着性向上を目的に、プラスチック基板表面に金属酸化膜を形成し、その後さらに電極用透明導電膜のITO膜を成膜することが提案されている(特公昭54-12602号公報)。しかし、膜構成が複雑になり、製造工程も増加するという問題が予想される。

【0009】ところで、ITO膜は、高価なInが主成分であることから材料コストが高く、可能ならば他の安価な透明導電膜への転換が望まれている。ITO膜以外の透明導電膜としてはZnO膜、SnOz膜が知られている。

【0010】 ZnO膜は低温成膜では比抵抗が高いため、低抵抗化を目的にAl、In、B等の添加が試みられているが、 1×10^{-3} Ω c m程度の比抵抗しか得られていない。そこで、透明性、導電性を向上させることを目的に、成膜後に真空中での熱処理を施す方法もあるが、製造工程が複雑になりコストアップにもつながる。以上の理由からZnO膜は液晶表示用電極の電極用透明導電膜として使用は困難と考えられている。

【0011】また、SnO2 膜は高導電率を得るためには基板温度が高いCVD法を用いる必要があるので、現在のところ、プラスチック基板上の液晶表示用電極の電極用透明導電膜への適用は困難と考えられる。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、基板に用いるプラスチック材料の制約を受けない液晶表示用電極の提供を目的とする。また、導電性、パターニング性に優れ、加工コスト、生産性にも優れた液晶表示用電極の提供を目的とする。さらに、基板と膜との密着性が高く、基板表面を劣化させる酸素ガスを用いずに形成可能な液晶表示用電極の提供を目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、透明導電膜からなる電極を有するプラスチック基板を用いた液晶表示用電極において、該透明導電膜はGaが添加されたZnO膜であることを特徴とする液晶表示用電極を提供する。

【0014】本発明で用いるGaが添加されたZnO (以下、GZOという) 膜は、室温成膜でも結晶性の高 い良質な透明導電膜であるので、従来のZnO膜で必要 な高透過率、低抵抗を発現するための成膜後の膜の真空 熱処理が不要である。したがって、生産装置を単純化で きると同時に、加熱によるプラスチック基板へのダメージを回避することができる。そのため、プラスチック基板の材料としては、ポリエステル、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリアリレート等の汎用プラスチック材料が使用できる。

【0015】 GZO膜とプラスチック基板との密着性を向上させるためにSiO2 等の無機下地処理を施すこともできるが、本発明におけるGZO膜はアルゴン雰囲気中で成膜できるため、酸素ガスプラズマによる劣化がなく、プラスチック基板上に直接成膜することもできる。

【0016】プラスチック基板上に成膜されたGZO膜は常温の弱酸液で容易にエッチングできるので、パターニング性に優れ、また、パターニングの工程で基板のプラスチックを劣化させることがない。

【0017】GZO膜中のGaの含有割合は、導電性や膜の内部応力の点から、GaとZnの金属原子の総和に対して0.5原子%以上20原子%以下が好ましい。

【0018】GZO膜の作成方法は、高周波スパッタリング法、DCスパッタリング法、真空蒸着法、化学気相成長法、そのほか任意の成膜技術で製造できるが、基板への密着性が高く、Ga添加量を制御しやすいことからスパッタリング法を用いて形成することが好ましい。

【0019】スパッタリング法の場合、原料のターゲットとしては金属、酸化物どちらも成膜可能であるが、本発明で提供する機能を充分に発揮するためには、Gaが添加されたZnOの焼結体をターゲットとすることが最も好ましい。

【0020】GZOの焼結体は導電性があるので、生産機として比較的安価なDCスパッタリング法によって、大面積成膜及び7nm/秒以上の高い成膜速度が実現可能であり、生産性の向上が期待できる。

[0021]

【作用】GZO膜は低温成膜においてもITO膜と同等 以上に低抵抗化できるとともに、不活性ガスのみの雰囲 気で成膜できるので、酸素ガスのような反応ガスが存在 しないために反応の制御の問題がなく、各種特性の安定 した膜形成ができる。

【0022】このため、成膜時の基板加熱及びプラズマ 化した反応ガスによって、プラスチック基板の透過率等 の種々の特性を劣化させることなく透明導電膜の形成が 可能となる。

【0023】また、本発明におけるGZO膜は、パターニングの際のエッチング工程で、エッチング溶液として弱酸溶液が使用できるため、プラスチック基板を腐食させることなく電極をパターニングできる。これらの理由から本発明のGZO膜を電極用透明導電膜とした場合、適応できるプラスチック基板の材料の範囲を広げることができる。

【0024】さらに、成膜方法としてDCスパッタリング法を用いた場合には、安価な成膜装置が使用でき、か

つ成膜速度が速くなるため、コストダウンができる。また、原料も、高価なITOと比較してZnO系は安価であるため、材料費のコストダウンもできる。

[0025]

【実施例】

[実施例1及び比較例1~2] 30cm×26cmで、厚み0.4mmのポリカーボネート樹脂基板上に、基板温度が25℃と100℃の場合について、DCスパッタリング法により、約300nmの各種透明導電膜を形成した。いずれの場合も、得られた透明導電膜の組成は用いたターゲットの組成とほぼ同一であった。なお、比較例1においては、基板上に直接成膜すると、膜剥離が生じたため、下地膜としてSiO2膜を形成した。

【0026】このときの成膜条件及び得られた膜の比抵抗と成膜速度を表1に示す。投入可能な最大電力密度及び最大成膜速度も測定し、表1に示した。表中に示すターゲットにおける添加金属の添加割合は、ターゲット中の全金属原子の総和に対する量である。また、比較例1におけるスパッタリング雰囲気中のO2の量は、ArとO2の総和に対して1体積%である。

【0027】 [実施例2及び比較例3] 実施例1及び比較例1において、基板温度100℃で成膜されたGZO膜及びITO膜について、その各透明導電膜上にフォトリソグラフィ法を用いてパターンを作製し、表2に示した各条件でエッチングを行い、その後レジストを除去して、各透明導電膜のエッチング速度、パターニング性及び基板のダメージを調べた。結果を表2に示す。

【0028】 [実施例3~4及び比較例4~5] 30cm×26cmで、厚み0.4mmのポリカーボネート樹脂基板上に、DCスパッタリング法により、GZO膜、ITO膜、及びA1添加ZnO(以下、AZOという)膜をそれぞれ膜厚約300nmで成膜した。なお、用いたターゲットの組成はそれぞれ表1の場合と同じである。基板温度は、GZO膜については200℃とした。

【0029】成膜後、弱酸性エッチング溶液により、所定の電極形状にパターニングした。この電極付きポリカーボネート樹脂基板でTN型液晶表示用電極を作製した。

【0030】得られた液晶表示用電極について信頼性を評価するべく、耐熱耐湿試験前後及びDC通電試験前後の1kHzにおける容量周波数特性、すなわち比誘電率 ϵ' 、の変化を測定した。また、耐熱耐湿試験前後及びDC通電試験前後の交流電流値(μ A)の変化を測定した。該交流の電圧は、sin 波、32Hz、 $3V_{P-P}$ である。なお、耐熱耐湿試験条件は、80 $\mathbb C$ 、RH90 %、500 時間であり、DC通電試験条件は、5V、500 時間である。これらの結果を表3に示す。

【0031】表3よりわかるように、GZO膜を用いた本発明の液晶表示用電極は、100℃以下の低温成膜に

おいても、耐熱耐湿試験前後及びDC通電試験前後の容 量周波数特性と交流電流値の変化率が小さく、信頼性に 優れている。 【0032】 【表1】

	実施例 1	比較例1	比較何2	
ターゲット	5原子%Ga 添加のZnO	7.5原子%S n添加のITO	2.5原子%A 1添加のZnO	
雰囲気	Ar	Ar+O ₂	Ar	
比抵抗 (Ω c m)				
(成膜温度25℃)	4×10-4	7×10 ⁻⁴	2×10 ⁻³	
(成膜温度100℃)	3 × 1 0 - 4	5×10 ⁻⁴	1×10 ⁻³	
単位電力密度W/cm² あた		* -		
りの成膜速度(nm/s)	1. 3	1. 3	1.0	
最大電力密度(W/cm²)	7.0	4.0	2.0	
最大成膜速度(nm/s)	9. 1	5. 2	2. 0	

[0033]

【表2】

	実施例 2	比較例3
透明導電膜	GZO	170
エッチング剤 エッチング条件	0.1N HCl水溶液 室温、30秒、撹拌なし	FeCl ₂ +HCl 水溶液 室温、1分、撹拌なし
エッチング速度	0. 6 μm/分	0. 3 μm/分
パターニング性 シャープネス オーバーエッチング 再現性	© 良好 なし 歪み位置ずれなし	△ エッチング面凹凸あり 少々あり 端部に歪み位置ずれあり
基板のダメージ	なし	なし

[0034]

【表3】

		実施例3	実施例4	比較例4	比較例5
		GZO膜	GZO膜	ITO膜	AZO膜
		室温	100℃	100°C	100℃
比誘電率 ε ′					
耐熱耐湿	初期	6.5	7.4	8.4	9.0
	500時間	7. 0	7.8	12.5	19. 2
	変化率	1.08	1.05	1.49	2. 13
				,	
DC通電	初期	7.3	6.7	6.0	8.9
	500時間	7. 3	6.7	6.0	15.6
	変化率	1.0	1.0	1.0	1.7
交流電流値(μΑ)					-
耐熱耐湿	初期	0.46	0.46	0.48	0. 50
	500時間	0. 79	0.85	7.10	17. 3
	変化率	1. 72	1.85	14. 79	34.6
DC通電	初期	0. 50	0.50	0.60	0. 50
	500時間	0.49	0.50	0.58	1.4
	変化率	0.99	1.0	0. 97	2.8

[0035]

【発明の効果】本発明の液晶表示用電極は、製造の過程において、酸素ガスが不要であり、また、基板加熱も不要であり、かつ、高い導電性を有する。したがって、製造プロセスが単純化でき、生産に望ましい安定した形成条件が得られる。

【0036】また、本発明の液晶表示用電極は、基板と 膜との密着性が高く、パターニング性が優れるととも に、基板に用いられるプラスチック材料の制約もない。

フロントページの続き

(72) 発明者 若山 裕

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内 【0037】また、スパッタリング法を用いれば、ターゲットに導電性があるため、直流スパッタリングによる 大面積基板への成膜ができる。

【0038】さらに既存の透明導電膜に比較してもその 形成速度が充分に大きいので、生産性を大幅に向上させ ることができる。

【0039】また、原料費が従来のITO膜に比べて安価なため、高速成膜と併せて安価な液晶表示用電極の作成が可能となる。